

電気電子工学委員会デバイス・電子機器工学分科会（第25期・第4回）議事要旨

1. 日時：令和5年3月30日（木） 12:00～13:50

2. 場所：遠隔会議（主催会場：東京大学）25期

3. （出席者）（18名）

中野委員*、大橋委員*、森委員、為近委員、高木委員、板垣委員、小野寺委員、川原田委員、國分委員、木本委員、小柴委員、小長井委員、澤木委員、田中委員、富永委員、波多野委員、保立委員、益委員

（*は会員、他は連携会員、敬称略） ※委員全21名中18名参加により、成立。

4. 配布資料

資料1：第25期 デバイス・電子機器工学分科会 第2回議事録

資料2：第25期 デバイス・電子機器工学分科会 第3回議事録

資料3：シンポジウム説明資料

5. 議事

（1）第25期 デバイス・電子機器工学分科会 第2回議事録 確認

資料1に基づき、大橋委員から第25期 デバイス・電子機器工学分科会第2回議事録の内容が紹介され、確認・承認された。

（2）第25期 デバイス・電子機器工学分科会 第3回議事録 確認

資料2に基づき、大橋委員から第25期 デバイス・電子機器工学分科会第3回議事録の内容が紹介され、確認・承認された。

（3）第25期 電気電子工学委員会報告

中野委員から、第25期 電気電子工学委員会議事録の内容が紹介された。

（4）公開シンポジウムの結果を踏まえて今後の活動について

大橋委員から、資料4に基づき、3月17日に応用物理学会において、応用物理学会と共催で開催された公開シンポジウム「これからの半導体産業を牽引する人材育成と産学連携」の内容が報告された。この内容について、委員の間で意見交換が行われ、多くの提案がなされた。また、上記のシンポジウムを含めた本委員会の活動内容のまとめ方や今後のシンポジウムの開催の可否についての議論がなされ、今後の委員会活動に反映させていくことになった。

以 上